# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-103169

(43)Date of publication of application: 06.04.1992

(51)Int.Cl.

H01L 27/148 H04N 5/335

(21)Application number: 02-221531

(71)Applicant :

**NEC CORP** 

(22)Date of filing:

23,08,1990

(72)Inventor:

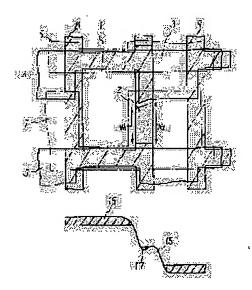
ORIHARA KOZO

### (54) CHARGE TRANSFER IMAGE SENSING DEVICE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To prevent a potential barrier from occurring and to eliminate charge left, unread at the readout of signal charge so as to obtain accurate image data by a method wherein a transfer gate is set deeper at a photoelectric conversion element side than at a vertical register side in channel potential.

CONSTITUTION: Supposing that a vertical register of four-phase drive is provided, and a second vertical transfer electrode 7 is made to serve also as a transfer gate electrode. The channel width of a transfer gate region 2 is specified by the space of a channel stopper 8 and different from that of a conventional one in such a point that a width W1 on a photoelectric conversion element side is changed to a width W2 larger than the width W1 on a vertical resister side. W1 and W2 are so set to 5µm or below that a narrow channel effect can be expected. It is preferable that (W2-W1) is 20-30% of 1/2(W1+W2). By this setup, a transfer gate region becomes gradually deeper in channel potential from a photoelectric conversion element toward a vertical register, so that a potential barrier 15 shown in a figure 6 can be prevented.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

### ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-103169

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)4月6日

H 01 L 27/148 H 04 N 5/335

F

8838-5C

8122-4M H 01 L 27/14

В

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

電荷転送撮像装置

②特 願 平2-221531

②出 願 平2(1990)8月23日

@発明者

織原

弘三

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

加出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原

明一相一个自

発明の名称

電荷転送摄像装置

#### 特許請求の範囲

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電荷転送機像装置に関し、特にインターライン転送型CCD提像装置に関する。 〔従来の技術〕

第3図はインターライン転送型CCD接換業子の構成図を示す。図に於て、1は光電を直上を直上を直上を直上を直上を直上を直上を直上を直上を立った。11は一番では、12は水平レジをでは、13はでは、13はでは、13はでは、13はでは、13はでは、13にでは

第4図は第3図の摄像装置の画素構造の一例を 説明するための平面模式図を示す。図に於て、1 1 は光電変換素子、 2 はトランスファゲート領域、 3 は垂直レジスタのチャネル、 4 ・ 5 は 1 層目の垂直転送電極、 6・ 7 は 2 層目の垂を送電極、 6・ 7 は 2 層目の垂を表している。 大田 取動の重直レジスタのチャト電極に 2 層目の垂直転送電極 7 がその機能を表わない 2 層目の垂直を送電極 7 がその機能を たいは 2 層目の 乗 立の例ではトランスファゲート領域 2 のチャネルストッパ8の間隔で 規定されている・

第5図は第3図の摄像装置の画素構造の他の例を説明するための平面模式図を示す。第4図の例と同様に、4相駆動の垂直レジスタを仮定しトランスファゲート電極は2層目の垂直転送電極7がその機能を兼ねている。本例ではトランスファゲート領域2のチャネル幅Wは、1層目の垂直転送電極4および5の間隔で規定されている。

第6図(a)は、第4図および第5図のA-A 線に沿った画素の断面図を示す。半導体基板14

垂直レジスタへの転送方向に沿ってトランスファ ゲートのチャネル幅が他よりも狭い部分が存在す ると、その部分のチャネル電位が低くなる。第6 図(b)は光電変換素子の信号電荷を垂直レジス タへ読み出す際の第6図(a)に示した断面にお ける電位分布を模式的に表わした図である。上述 したような原因によってトランスファゲート領域 のチャネルに電位の低い部分が存在すると、光電 変換素子に蓄積された信号電荷16を垂直レジス タへ読み出す際に電位の低い部分が電位障壁 1 5 となり、これによって信号電荷の完全な読み出し が実現されずに取り残し電荷17が生じる。この ような取り残し電荷が存在すると、再生画面上で 残像が発生する、あるいは解像度の劣化を引き起 こすなど正確な画像情報が得られないという同題 が起こる。

本発明の目的は、上述のような従来の欠点を除去した新しい電荷転送機像装置を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上に基板とは反対導電型を有する光電変換素子 1 および垂直レジスタのチャネル 3 が形成されている。通常トランスファゲート領域 2 にはしきい値 制御のために基板と同導電型の不純物を導入しているが、その濃度はチャネル領域の面内で一定である。

## [ 発明が解決しようとする課題]

# ( 実施例 )

第1図は、本発明による電荷転送機像装置の一 実施例の画素を示す平面模式図である。本例では 4相駆動の垂直レジスタを仮定し、トランスファ ゲート電極は2層目の垂直転送電極7がその機能 を兼ねている。本例でも第4図の従来例と同様に トランスファゲート領域2のチャネル幅はチャネ ルストッパ8の間隔で規定されているが、第4図 の例と異なるのはチャネル幅が光電変換案子側の Wiから垂直レジスタ側のWindsなるように変化している点である。WinWideletronの位であり、5ルーチャネル効果が現われる程度の値であり、5ルm以下である。又、(Windsでは1/2(Windsによって、トランスファゲート領域のチャネル電位は光電変換案子から垂直レジスタに向かって深くなるために、第6図のような電位障壁の存在を防止できる。

第2図は、本発明による電荷転送機像装置の別の実施例の画素を示す平面模式図である。本例においても4相駆動の垂直レジスタを仮定し、7がその機能を兼ねている。本例でも第4図の従来の例と同様にトランスファゲート領域2のチャネル幅Wはチャネルストッパ8の間隔で規定されているが、第4図の例と異なるのはしきい値制御のために導入されている不純物濃度がチャネル面内で過度の高い領域2(例えば3×10<sup>17 cm-3</sup>)とこ

ャネルに導入する不純物濃度の異なる2つの領域からなる例を示したが、3つ以上の異なる不純物濃度の異なる領域で構成することや、あるいは連続的に不純物濃度を変化させることも可能である。さらに、第1図および第2図の例を組み合せて、トランスファゲート領域のチャネル幅とチャネルに導入する不純物濃度の両方を変化させることも可能である。

#### 〔発明の効果〕

以上述べたように、本発明ではトランスファゲート領域のチャネル電位が光電変換素子側よりも垂直レジスタ側が深くなっているために、電位障壁の存在を防止でき信号電荷の読み出しの際に電荷の取り残しが発生しない。したがって画面上で残像が現われたり、あるいは解像度の劣化が引き起こされるなどの従来の欠点を除去することが可能であり、正確な画像情報を出力する電荷転送機像装置が得られる。

れより不純物濃度の低い領域 2 ' (例えば 2 × 1 0 <sup>17</sup> cm <sup>-3</sup>) の 2 つの領域で構成されている点である。これにより、トランスファゲート領域のチャネル電位は光電変換素子側の領域 2 よりも垂直レジスタ側の領域 2 ' が高くなるため、第 1 図の実施例と同様に第 6 図のような電位障壁の存在を防止できる。

以上のように本発明ではトランスファゲート領域に電位障壁の存在を防止できるために、信号電荷の銃み出しの際に電荷の取り残しが生じない。したがって再生画面上で残像が発生したり、解像度の劣化が引き起こされるなどの従来の欠点を除去することが可能であり、正確な画像情報が得られる。

なお、第1図ではトランスファゲート領域のチャネル幅が光電変換素子側から垂直レジスタ側に向って連続的に変化している例を示したが、段階的に徐々にチャネル幅を変化させることも可能である。

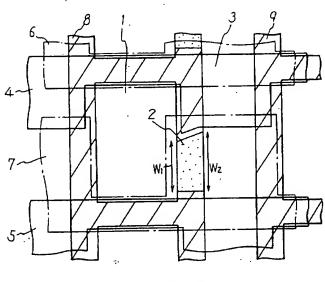
また第2図ではトランスファゲート領域がチ

第1図は本発明の一実施例の電荷転送扱像装置の画素を示す平面模式図、第2図は本発明による別の実施例の電荷転送機像装置の画案を示す平面模式図、第3図はインターライン転送型機像装置の構成図、第4図および第5図はそれぞれ供来の電荷転送機像装置の画案を示す平面模式図、第6図(a)および(b)はそれぞれ第4図および電位分布図である。

図において、1は光電変換素子、2、2、はトランスファゲート領域、3は垂直レジスタのチャネル、4、5は1層目の垂直転送電極、6、7は2層目の垂直転送電極、8、9…チャネルストッパ、10はトランスファゲート、11は垂直レジスタ、12は水平レジスタ、13は電荷検出部、14は半導体基板、15は電位障壁、16は信号電荷、17は取り残し電荷をそれぞれ現わす。

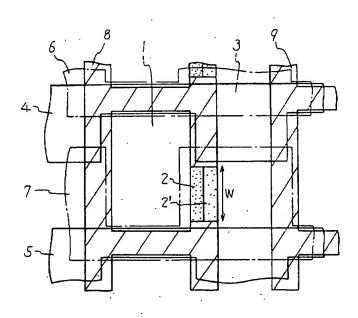
代理人 井理士 内 原 晋

図面の簡単な説明



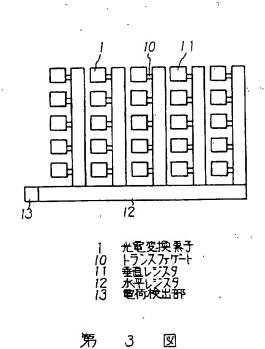
| 光電変換素子 2 トランスプケート領域 3 垂直レジスタのチャネル 4,5 1層目の垂直転送電極 6,7 2層目の垂直転送電極 8,9 チャネルストッパ

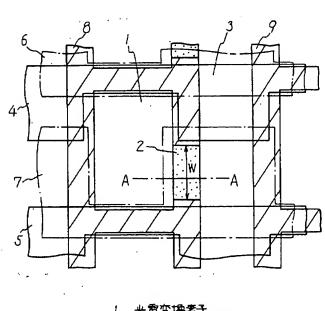
第 1 図



21、トランスファケート領域

第 2 図

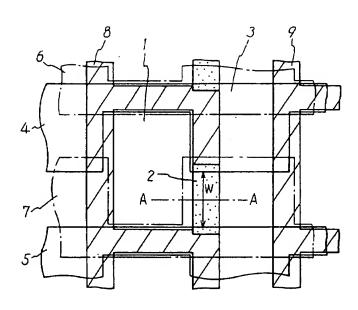




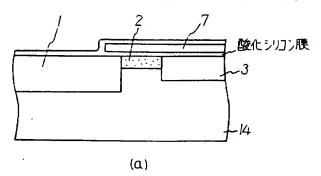
| 光電変換素子 2 トランスファケート・領域 3 筆値レンスタのチャネル 4,5 「層目の垂直転送電極を 6,7 2番目の垂直転送電極 8,9 チャネルストッパ

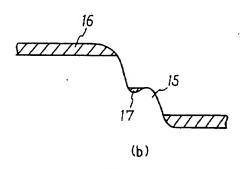
第 4 図

# 特開平4-103169(5)



第 5 図





14 半導体基板 15 電位障壁 16 信号電荷 17 取り残し電荷

**第 6 図**